



# Politechnika Wroclawska

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

W12/1391/2020

Wrocław, dnia 14.09.2020 r.

**Dziekan Wydziału**  
**Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wroclawskiej**  
**w imieniu Przewodniczącego Komisji ds. Stopni Naukowych**  
**w Dyscyplinie Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika**

z a w i a d a m i a, o:

PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

*mgra inż. Piotra Szyszki*

która odbędzie się w dniu **7 października 2020 r.** o godz. **11<sup>00</sup>**  
w formie wideokonferencji.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

*„Technologia i właściwości jonizatorów gazów MEMS dla  
mikrospektrometrii mas”*

Promotor: *Prof. dr hab. inż. Anna Górecka- Drzazga, Politechnika Wroclawska*

Promotor pomocniczy: *Dr hab. inż. Tomasz Grzebyk, prof. uczelni, Politechnika Wroclawska*

Recenzenci: *Prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak, Politechnika Poznańska*

*Dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza*



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

ul. Janiszewskiego 11/17  
50-372 Wrocław

Sekretariat

budynek C-2, pok.210

T: +48 71 320 40 74

F: +48 71 328

dziekanat.wemif@pwr.edu.pl

www.wemif.pwr.edu.pl

Rozprawa doktorska, opinie recenzentów i streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej wydziału: <https://wemif.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-naukowe-i-tytul/zawiadomienia-o-obronie-rozmowy-doktorskiej/mgr-inz-piotr-szyszka>

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w obronie prosimy o przesłanie informacji na adres mailowy:

[anna.koziel@pwr.edu.pl](mailto:anna.koziel@pwr.edu.pl) do poniedziałku 5 października 2020 do godziny **15.00**.

Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

  
*dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. uczelni*